

受付番号	事業計画名	申請者名称 (共同申請者名称含む)	申請先の都道府県 中央会
P213130724	ポリカーボネートにセグメント構造のDLC(ダイヤモンド状炭素膜)を成膜する試作開発	株式会社TDJ株式会社 iMott	東京都
P213130743	SaaSによる電子部品等開発用の演算・シミュレーションの高速化事業	株式会社フィックスターズ	東京都
P213130744	近接容量性結合通信を安定化させる組込み信号処理ソフトウェアの試作開発	QUADRAC株式会社	東京都
P213130748	金属プレス加工品のひび割れ検査用高感度振動センサの試作開発	ネオアーク株式会社	東京都
P213130772	真空圧空成形法に適用する印刷転写箔の試作・開発と加飾品への展開	株式会社千代田グラビヤ	東京都
P213130773	自在キャスト内蔵、全方位ポールキャストの試作開発	株式会社昭洋精機	東京都
P213130775	ゴム再生技術の高度化による、ハロゲンフリーリサイクルボラードの試作開発	篠田ゴム株式会社	東京都
P213130777	ソーラシミュレータ用分光放射計の試作開発	英弘精機株式会社	東京都
P213130780	省エネ指向性アンテナの開発／試作	株式会社コネクト	東京都
P213130781	画像処理による3Dカメラ検査システムの試作開発	合資会社アクト	東京都
P213130790	カーボン整流子におけるカーボン素材と金属基板の結合方法の開発	株式会社杉山製作所	東京都
P213130796	アンドロイドにおけるプラットフォームへの汎用的適合化に関する試作開発	イーソル株式会社	東京都
P213130817	フルモールド鋳造法における鋳肌の改善	森田鋳工株式会社	東京都
P213130819	CO2ガスモニターの開発	株式会社美山技研	東京都
P213130822	画像処理の組込みソフトウェアを活用した、清浄綿異物検査装置の試作開発	ケイレックス・テクノロジー株式会社 光洋産業株式会社	東京都
P213130823	太陽電池およびディスプレイ製造に用いる光学部品の化学合成による試作	フルウチ化学株式会社	東京都
P213130858	圧電式ステージ用超精密超高速デジタル制御システム	コーメックス電子株式会社	東京都
P213130859	組込みソフトウェア技術を活用した3液対応防爆型燃料ブレンドの試作開発	アトセンス株式会社	東京都
P213130867	荷電膜による各種老化めっき液の再生、回収法の確立	株式会社野坂電機	東京都